

令和8年1月29日

工学研究科教職員・学生の皆様

工学研究科長（技術部長） 大政 健史
技術部技術主監 岩田 喜一

工学研究科技術部セミナー「Zeroからはじめる計測とLabVIEW」の開催について

工学研究科技術部では2016年度よりNI社（旧ナショナルインスツルメンツ社）LabVIEWのキャンパスライセンスを導入し、技術サロン（技術指導・技術開発 Gr.）を中心として、工学研究科の教育研究への適用や高度化に向けた取り組みを行ってきました。

LabVIEWはグラフィカルシステム開発言語であり、計測器の制御を目的として世界中の大学をはじめとする研究機関で導入されています。今回、開発・販売元である日本ナショナルインスツルメンツ株式会社、日本電計株式会社の協力を得て、工学研究科を対象にしたセミナー「Zeroからはじめる計測とLabVIEW」を実施することとなりました。

LabVIEWの導入を検討されている研究室や普段の利用で課題をお持ちの研究室など、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

記

【開催日時】

令和8年3月17日（火）・18日（水）10：30～17：00（各日同一内容で実施）

※好評につき日程を追加しました！

【開催場所】

工学研究科 センテラス・サロン（センテラス棟3階）

【参加対象】

・工学研究科の教職員・学生（定員：各日20名・参加無料）

※応募者多数の場合は先着順となります。

※午前のみ・午後のみ参加も可能ですが、終日参加可能な方を優先します。

※午後のみ参加はLabVIEWの使用経験がある方に限ります。

【参加申込URL】

下記URL（短縮URL）へアクセスし、必要事項のご記入をお願いします

<https://forms.office.com/r/wXeseQtMxT>（応募〆切：3月2日）

【問合せ先】

工学研究科技術部 技術職員・小林 典彰

e-mail：kobayashi@tech.eng.osaka-u.ac.jp TEL：06-6879-7303（U7棟）